

2016 年度（平成 28 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）<概要>

- 2016 年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、13 億 2,200 万トン（二酸化炭素（CO₂）換算。以下同じ。）。
 - 前年度の総排出量（13 億 2,500 万トン）と比べて、0.2%（300 万トン）の減少。
 - 2013 年度の総排出量（14 億 900 万トン）と比べて、6.2%（8,700 万トン）の減少。
 - 2005 年度の総排出量（13 億 8,600 万トン）と比べて、4.6%（6,300 万トン）の減少。

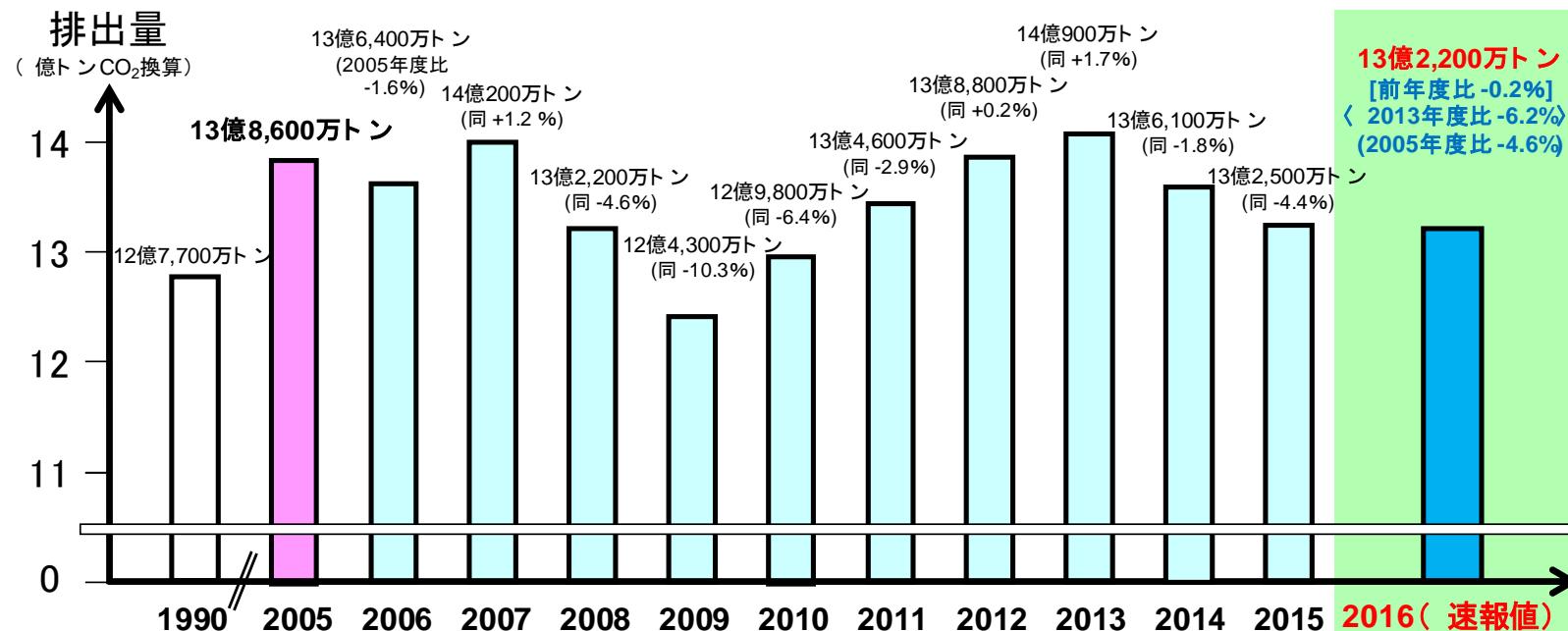
（参考）

- 前年度／2013 年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替に伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量が増加した一方で、再生可能エネルギーの導入拡大や原発の再稼働等により、エネルギー起源の CO₂ 排出量が減少したことなどが挙げられる。
- 2005 年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替に伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量が増加した一方で、産業部門や運輸部門におけるエネルギー起源の CO₂ 排出量が減少したことなどが挙げられる。

※ 2016 年度速報値の算定に用いた各種統計等の年報値について、速報値の算定時点で 2016 年度の値が未公表のものは 2015 年度の値を代用している。また、一部の算定方法については、より正確に排出量を算定できるよう見直しを行っている。このため、今回とりまとめた 2016 年度速報値と、来年 4 月に公表予定の 2016 年度確報値との間で差異が生じる可能性がある。なお、確報値では、森林等による吸収量についても算定、公表する予定である。

我が国の温室効果ガス排出量（2016年度速報値）

- 2016年度(速報値)の総排出量は13億2,200万トン(前年度比-0.2%、2013年度比-6.2%、2005年度比-4.6%)
- 前年度／2013年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替に伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の排出量が増加した一方で、再生可能エネルギーの導入拡大や原発の再稼働等により、エネルギー起源のCO₂排出量が減少したことなどが挙げられる。
- 2005年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替に伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の排出量が増加した一方で、産業部門や運輸部門におけるエネルギー起源のCO₂排出量が減少したことなどが挙げられる。



注1 2016年度速報値の算定に用いた各種統計等の年報値について、速報値の算定期点で2016年度の値が未公表のものは2015年度の値を代用している。また、一部の算定方法については、より正確に排出量を算定できるよう見直しを行っている。このため、今回まとめた2016年度速報値と、来年4月に公表予定の2016年度確報値との間で差異が生じる可能性がある。なお、確報値では、森林等による吸収量についても算定、公表する予定である。

注2 各年度の排出量及び過年度からの増減割合(「2005年度比」等)には、京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量は加味していない。

図1 我が国の温室効果ガス排出量（2016年度速報値）

表1 各温室効果ガスの排出量（2005年度、2013年度及び前年度との比較）

	1990年度 排出量 [シェア]	2005年度 排出量 [シェア]	2013年度 排出量 [シェア]	2015年度 排出量 [シェア]	2016年度(速報値)			
					排出量 [シェア]	変化率		
						2005年度比	2013年度比	2015年度比
合計	1,277 [100%]	1,386 [100%]	1,409 [100%]	1,325 [100%]	1,322 [100%]	-4.6%	-6.2%	-0.2%
二酸化炭素(CO ₂)	1,166 [91.3%]	1,297 [93.6%]	1,316 [93.4%]	1,228 [92.7%]	1,222 [92.4%]	-5.9%	-7.2%	-0.5%
エネルギー起源	1,070 [83.8%]	1,206 [87.0%]	1,235 [87.7%]	1,150 [86.8%]	1,144 [86.5%]	-5.2%	-7.4%	-0.5%
非エネルギー起源	95.6 [7.5%]	91.8 [6.6%]	80.9 [5.7%]	78.3 [5.9%]	78.0 [5.9%]	-15.0%	-3.6%	-0.4%
メタン(CH ₄)	44.2 [3.5%]	35.5 [2.6%]	32.5 [2.3%]	31.1 [2.3%]	30.7 [2.3%]	-13.6%	-5.6%	-1.4%
一酸化二窒素(N ₂ O)	31.5 [2.5%]	24.8 [1.8%]	21.4 [1.5%]	20.6 [1.6%]	20.6 [1.6%]	-17.1%	-4.0%	-0.2%
代替フロン等4ガス	35.4 [2.8%]	27.9 [2.0%]	39.1 [2.8%]	45.2 [3.4%]	49.5 [3.7%]	+77.3%	+26.7%	+9.5%
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)	15.9 [1.2%]	12.8 [0.9%]	32.1 [2.3%]	39.2 [3.0%]	43.3 [3.3%]	+238.4%	+34.8%	+10.3%
パーフルオロカーボン類(PFCs)	6.5 [0.5%]	8.6 [0.6%]	3.3 [0.2%]	3.3 [0.2%]	3.4 [0.3%]	-60.9%	+2.9%	+2.0%
六ふつ化硫黄(SF ₆)	12.9 [1.0%]	5.1 [0.4%]	2.1 [0.1%]	2.2 [0.2%]	2.3 [0.2%]	-55.4%	+7.2%	+4.7%
三ふつ化窒素(NF ₃)	0.03 [0.003%]	1.5 [0.1%]	1.6 [0.1%]	0.6 [0.0%]	0.6 [0.05%]	-56.9%	-60.8%	+11.1%

(単位:百万トンCO₂換算)

表2 各部門のエネルギー起源二酸化炭素(CO₂)排出量(電気・熱 配分後)

	1990年度 [シェア]	2005年度 [シェア]	2013年度 [シェア]	2015年度 [シェア]	2016年度			
					排出量 [シェア]	変化率		
						2005年度比	2013年度比	2015年度比
合計	1,070 [100%]	1,206 [100%]	1,235 [100%]	1,150 [100%]	1,144 [100%]	-5.2%	-7.4%	-0.5%
産業部門 (工場等)	502 [46.9%]	468 [38.9%]	463 [37.4%]	435 [37.8%]	442 [38.7%]	-5.6%	-4.4%	+1.6%
運輸部門 (自動車等)	207 [19.4%]	245 [20.3%]	224 [18.1%]	217 [18.9%]	215 [18.8%]	-11.9%	-3.8%	-0.8%
業務その他部門 (商業・サービス・事業所等)	130 [12.2%]	217 [18.0%]	244 [19.7%]	231 [20.1%]	219 [19.2%]	+0.9%	-10.0%	-5.2%
家庭部門	131 [12.2%]	175 [14.5%]	205 [16.6%]	184 [16.0%]	179 [15.7%]	+2.2%	-12.5%	-2.8%
エネルギー転換部門 (発電所等)	99.8 [9.3%]	100.2 [8.3%]	100.3 [8.1%]	82.0 [7.1%]	87.7 [7.7%]	-12.4%	-12.5%	+7.0%

(単位:百万トンCO₂)

【前年度からのエネルギー起源二酸化炭素（CO₂）の排出量の主な増減の内訳】

- 産業部門（工場等）：700万トン（1.6%）増
 - ・ 製造業における排出量が増加。
- 運輸部門（自動車等）：180万トン（0.8%）減
 - ・ 貨物輸送における排出量が減少。
- 業務その他部門（商業・サービス・事業所等）：1,190万トン（5.2%）減
 - ・ 電力消費に伴う排出量が減少。
- 家庭部門：520万トン（2.8%）減
 - ・ 電力消費に伴う排出量が減少。
- エネルギー転換部門（発電所等）：570万トン（7.0%）増
 - ・ 事業用発電における排出量が増加。

【前年度からのエネルギー起源二酸化炭素（CO₂）以外の排出量の主な増減の内訳（CO₂換算）】

- 非エネルギー起源二酸化炭素（CO₂）：30万トン（0.4%）減
 - ・ 工業プロセス及び製品の使用分野において排出量が減少。
- メタン（CH₄）：40万トン（1.4%）減
 - ・ 農業分野（稻作等）、廃棄物において排出量が減少。
- 一酸化二窒素（N₂O）：4万トン（0.2%）減
 - ・ 工業プロセス及び製品の使用分野、農業分野における排出量が減少。
- ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）：410万トン（10.3%）増
 - ・ 冷媒分野において排出量が増加。
- パーフルオロカーボン類（PFCs）：7万トン（2.0%）増
 - ・ 半導体・液晶製造分野において排出量が増加。
- 六ふつ化硫黄（SF₆）：10万トン（4.7%）増
 - ・ 金属生産における排出量が増加。
- 三ふつ化窒素（NF₃）：6万トン（11.1%）増
 - ・ 半導体・液晶製造において排出量が増加。